



Sterowanie numeryczne maszyn i urządzeń

Mechatronka sem s.II,

rok akademicki 2017/18

23.03.18	Wprowadzenie / BHP	MT. S.469
23.03.18	Programowanie parametryczne w sterowaniu Heidenhain	MT. S.469
6.03.18	Systemy pomiarowe w maszynach technologicznych	LOiOS, Wrocławska 2
4.05.18	Sterowanie aktywne procesem – Monitorowanie obciążeń	s.0-13 Technopark
1.06.18	Funkcje Mechatroniczne	s.0-13 Technopark
15.06.18	Funkcje wielosiowe	LOiOS, Wrocławska 2

Prowadzący

AK - dr inż. Arkadiusz Kolka

materiały pomocnicze: <http://kbm.polsl.pl/dydaktyka>
